Кафедра микро- и наноэлектроники (27). Расписание занятий

ПОНЕДЕЛЬНИК

08:30 — 10:05	◩ ПР Производственная практика (научно-исследовательская работа) **(05.02.2018 — 02.04.2018)** М16-406 Самотаев Н.Н. каф.27
10:15 — 12:40	■ ПР Современные микро- и нанотехнологии **(12.02.2018 — 09.04.2018)** М16-406 Веселов Д.С. Д-305
11:05 — 12:40	■ ПР Материаловедение в микро и наноэлектронике **(05.02.2018 — 23.04.2018)** С13-403 Самотаев Н.Н. Д-311
12:45 — 13:30	■ ЛЕК Современные микро- и нанотехнологии **(05.02.2018 — 26.03.2018)** М16-406 Веселов Д.С. Д-305
12:45 — 14:20	◩ ЛЕК Материаловедение в микро и наноэлектронике **(05.02.2018 — 16.04.2018)** С13-401, С13-402, С13-403, С13-404, С13-601 Самотаев Н.Н. Т-209
12:45 — 16:05	◪ ПР Материаловедение в микро и наноэлектронике **(12.02.2018 — 23.04.2018)** С13-401, С13-402 Самотаев Н.Н. Д-311 ◪ ПР Микроэлектроника. Физические основы С15-402 Никифорова М.Ю. Б-212ст
12:45 — 17:50	◩ ЛЕК Микроэлектроника. Физические основы С15-402 Никифорова М.Ю. Б-212ст
13:35 — 15:15	■ ПР Современные микро- и нанотехнологии **(05.02.2018 — 09.04.2018)** М16-406 Веселов Д.С. Д-303
14:30 — 16:05	■ ЛЕК Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике С14-403, С14-404 Бутузов В.А. В-415 ■ ЛАБ Технология и языки программирования (в микроэлектронике) С17-402 Шуренков В.В. В-114 ◪ ПР Проектная практика **(12.03.2018 — 23.04.2018)** Б17-202 Самотаев Н.Н. И-105а
14:30 — 17:50	◩ ПР Материаловедение в микро и наноэлектронике **(05.02.2018 — 16.04.2018)** С13-404 Самотаев Н.Н. Д-311
16:15 — 17:50	◪ ЛАБ Микроэлектроника. Физические основы С15-402 Чубунов П.А. Д-311
18:45 — 20:20	◪ ЛЕК Электромагнитная совместимость Б15-В77 Шуренков В.В. Б-212ст ◪ ЛЕК Электротехника, электроника и схемотехника Б16-В77 Лебедев А.А. Д-311
18:45 — 22:00	◩ ЛАБ Основы микроэлектроники 4 зан. Б16-В77 Усеинов Р.Г. Д-303 ◪ ЛЕК Основы радиационной технологии **(12.02.2018 — 26.03.2018)** М17-406, М17-416 Бутин В.И. Д-303
20:25 — 22:00	◪ ПР Электромагнитная совместимость Б15-В77 Шуренков В.В. Б-212ст ◪ ПР Электротехника, электроника и схемотехника Б16-В77 Лебедев А.А. Д-311

ВТОРНИК

10:15 — 11:50	■ ПР Материаловедение в микро и наноэлектронике **(06.02.2018 — 24.04.2018)** С13-601 Самотаев Н.Н. Д-311 ◪ ПР Наноэлектронная технология **(13.02.2018 — 24.04.2018)** С13-403, С13-404 Веселов Д.С. Д-314
11:55 — 13:30	◪ ЛЕК Наноэлектронная технология **(13.02.2018 — 24.04.2018)** С13-403, С13-404 Веселов Д.С. Д-311
14:30 — 16:05	◩ ПР Технология интегральных микросхем С15-402 Воронов Ю.А. Д-305
16:15 — 17:50	◩ ЛАБ Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле М17-403 Шалтаева Ю.Р., Бакеренков А.С. Д-408 ◪ ПР Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле М17-403 Шалтаева Ю.Р., Бакеренков А.С. Д-408
16:15 — 19:30	◩ ЛЕК Технология интегральных микросхем С15-402 Воронов Ю.А. Д-305 ◪ ЛАБ Технология интегральных микросхем 4 зан. С15-402 Воронов Ю.А. Д-418
17:55 — 18:40	■ ЛЕК Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле **(06.02.2018 — 27.03.2018)** М17-403 Шалтаева Ю.Р., Бакеренков А.С. Д-408

18:45 — 20:20	■ ПР Компьютерные технологии: Архитектура и программирование микропроцессорных систем М17-406, М17-416 Шагурин И.И. Б-213 ◩ ЛЕК Датчики на основе микро- и нанотехнологий Б15-В77 Подлепецкий Б.И. Д-311 ◩ ЛЕК Проектирование интегральных микросхем Б16-В77 Попов В.Д. Д-303 ◪ ПР Проектирование интегральных микросхем Б16-В77 Попов В.Д. Д-303
18:45 — 22:00	◪ ЛАБ Датчики на основе микро- и нанотехнологий 4 зан. Б15-В77 Подлепецкий Б.И., Никифорова М.Ю. Д-405 ◪ ПР Учебная (получение первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) практика 4 зан. Б15-В77 Шалтаева Ю.Р. каф.27
20:25 — 21:10	■ ЛЕК Компьютерные технологии: Архитектура и программирование микропроцессорных систем М17-406, М17-416 Шагурин И.И. Б-213 ■ ЛАБ Проектирование интегральных микросхем Б16-В77 Попов В.Д. Д-303
20:25 — 22:00	◩ ПР Датчики на основе микро- и нанотехнологий Б15-В77 Подлепецкий Б.И. Д-311

СРЕДА

08:30 — 11:50	◩ ЛАБ Электроника (лабораторный практикум) 4 зан. Подгруппа 1 С15-402 Лебедев А.А. В-115 ◩ ЛАБ Электроника (лабораторный практикум) 4 зан. Подгруппа 2 С15-402 Лебедев А.А. В-115
10:15 — 11:50	◩ ЛАБ Микросхемотехника. Аналоговые интегральные микросхемы Подгруппа 1 С14-403 Бочаров Ю.И. В-114 ◪ ЛАБ Микросхемотехника. Аналоговые интегральные микросхемы Подгруппа 2 С14-403, С14-404 Бочаров Ю.И. В-114
12:45 — 14:20	■ ЛЕК Микросхемотехника. Аналоговые интегральные микросхемы С14-403, С14-404 Бочаров Ю.И. Д-314
14:30 — 16:05	◩ ПР Микросхемотехника. Аналоговые интегральные микросхемы С14-403, С14-404 Бочаров Ю.И. Д-314 ◪ ЛЕК Микросхемотехника. Аналоговые интегральные микросхемы С14-403, С14-404 Бочаров Ю.И. Д-314
16:15 — 17:50	■ ПР Проектная практика **(11.04.2018 — 02.05.2018)** Б17-401 Самотаев Н.Н. И-211 ◩ ЛЕК Радиационная стойкость ядерно-физических приборов и узлов М17-612 Бутин В.И. ВНИИА ◩ ЛАБ Физика микроэлектронных структур С14-403 Бакеренков А.С. Д-303 ◪ ПР Радиационная стойкость ядерно-физических приборов и узлов М17-612 Бутин В.И. ВНИИА ◪ ЛАБ Физика микроэлектронных структур С14-404 Бакеренков А.С. Д-303
18:45 — 20:20	■ ЛЕК Материаловедение: материалы для микроэлектроники Б16-В77 Самотаев Н.Н. Д-305 ◩ ЛЕК Микросхемотехника Б15-В77 Бакеренков А.С. Д-303
18:45 — 22:00	◩ ЛЕК Цифровая обработка сигналов **(07.02.2018 — 21.03.2018)** М17-406, М17-416 Бочаров Ю.И. Д-311 ◪ ЛАБ Цифровая обработка сигналов **(14.02.2018 — 28.03.2018)** М17-406, М17-416 Бочаров Ю.И. Д-311 ◪ ПР Микросхемотехника Б15-В77 Бакеренков А.С. Д-303
20:25 — 22:00	■ ПР Материаловедение: материалы для микроэлектроники Б16-В77 Самотаев Н.Н. Д-305 ◩ ЛАБ Микросхемотехника Б15-В77 Бакеренков А.С. Д-303

ЧЕТВЕРГ

08:30 — 10:05	◩ ПР Проектирование радиационно-стойких сбоеустойчивых цифровых КМОП СБИС (на английском языке) **(08.02.2018 — 19.04.2018)** С13-403 Горбунов М.С. Д-311
08:30 — 11:50	■ ПР Научно-исследовательская работа С14-403 Беляков В.В., Бутузов В.А., Шалтаева Ю.Р., Самотаев Н.Н., Попов В.Д., Лебедев А.А. каф.27
10:15 — 11:50	■ ЛАБ Технология и языки программирования С17-403 Шуренков В.В. Д-303 ◩ ЛЕК Проектирование радиационно-стойких сбоеустойчивых цифровых КМОП СБИС (на английском языке) **(08.02.2018 — 19.04.2018)** С13-403, С13-404 Горбунов М.С. Д-311 ◪ ПР Проектирование радиационно-стойких сбоеустойчивых цифровых КМОП СБИС (на английском языке) **(15.02.2018 — 26.04.2018)** С13-404 Горбунов М.С. Д-311
12:45 — 14:20	◩ ПР Физика микроэлектронных структур С14-403 Першенков В.С. Д-303 ◪ ПР Проектирование интегральных микросхем С14-403 Попов В.Д. Д-311
14:30 — 16:05	■ ЛЕК Физика микроэлектронных структур С14-403, С14-404 Першенков В.С. Д-314 ◩ АУД Учебная (ППУиН) практика М17-416 Самотаев Н.Н. каф.27
16:15 — 17:50	◩ ПР Физика микроэлектронных структур С14-404 Першенков В.С. Д-303 ◪ ПР Проектирование интегральных микросхем С14-404 Попов В.Д. Д-303
17:55 — 18:40	■ ЛЕК Физика микроэлектронных структур М17-406, М17-416 Першенков В.С. Д-311
18:45 — 20:20	■ ПР Физика микроэлектронных структур М17-406, М17-416 Першенков В.С. Д-311 ◩ ЛЕК Физические установки: микропроцессорные системы физических установок Б15-В77 Самотаев Н.Н. Д-303 ◪ ЛЕК Основы теории проектирования интегральных микросхем Б15-В77 Попов В.Д. Д-303
20:25 — 22:00	■ ПР Основы радиационной технологии М17-406, М17-416 Першенков В.С. Д-311 ◩ ПР Физические установки: микропроцессорные системы физических установок Б15-В77 Самотаев Н.Н. Д-303 ◪ ПР Основы теории проектирования интегральных микросхем Б15-В77 Попов В.Д. Д-303

ПЯТНИЦА

08:30 — 10:05	◩ ЛЕК Электромагнитная совместимость **(09.02.2018 — 20.04.2018)** С13-403, С13-404 Шуренков В.В. 408 ◪ ПР Электромагнитная совместимость **(16.02.2018 — 27.04.2018)** С13-403, С13-404 Шуренков В.В. 408
10:15 — 11:50	■ ЛЕК Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле **(09.02.2018 — 16.02.2018)** М16-406 Шалтаева Ю.Р., Бакеренков А.С. Д-303 ■ ПР Электромагнитная совместимость **(09.02.2018 — 27.04.2018)** С13-403, С13-404 Шуренков В.В. 408 ■ ЛЕК Физика микроэлектронных структур С14-403, С14-404 Першенков В.С. Д-314 ■ ПР Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле **(23.02.2018 — 13.04.2018)** М16-406 Шалтаева Ю.Р., Бакеренков А.С. Д-303
12:45 — 14:20	◩ ПР Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике С14-404 Бутузов В.А. Д-303 ◪ ЛАБ Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике С14-404 Бутузов В.А. Д-303
12:45 — 16:05	■ ПР Научно-исследовательская работа **(09.02.2018 — 27.04.2018)** С13-404 Зебрев Г.И., Шагурин И.И., Беляков В.В., Бутузов В.А., Веселов Д.С., Лебедев А.А., Першенков В.С., Самотаев Н.Н. каф.27 ■ ПР Научно-исследовательская работа **(09.02.2018 — 27.04.2018)** С13-403 Самотаев Н.Н., Лебедев А.А., Зебрев Г.И., Горбунов М.С., Воронов Ю.А., Бочаров Ю.И., Бакеренков А.С., Шагурин И.И. каф.27
14:30 — 16:05	◩ ЛАБ Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике С14-403 Бутузов В.А. Д-303 ◪ ПР Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике С14-403 Бутузов В.А. Д-303
16:15 — 19:30	■ ПР Научно-исследовательская работа С14-404 Беляков В.В., Шалтаева Ю.Р., Бакеренков А.С., Веселов Д.С., Лебедев А.А., Попов В.Д. каф.27

18:45 — 20:20	■ ЛЕК Основы микроэлектроники Б16-В77 Усеинов Р.Г. Д-305 ■ ЛЕК Теоретическая физика: Физические основы наноэлектроники М17-406, М17-416 Зебрев Г.И. Д-303
20:25 — 22:00	■ ПР Основы микроэлектроники Б16-В77 Усеинов Р.Г. Д-305 ■ ПР Теоретическая физика: Физические основы наноэлектроники М17-406, М17-416 Зебрев Г.И. Д-303

СУББОТА

12:45 — 14:20	■ ПР Методы исследования микро- и наноэлектронных структур **(10.02.2018 — 21.04.2018)** М17-406, М17-416 Самотаев Н.Н. Д-303 ■ ЛЕК Методы исследования микро- и наноэлектронных структур **(28.04.2018 — 19.05.2018)** М17-406, М17-416 Самотаев Н.Н. Д-303
14:30 — 16:05	◩ ЛАБ Методы исследования микро- и наноэлектронных структур М17-406, М17-416 Самотаев Н.Н. Д-303